POLISHING PAD

HING PAD

Patent number:

JP2002001647

Publication date:

2002-01-08

Inventor:

KOMUKAI TAKUJI; IMAHARA YASUTAKA; OSAKI

KOICHI

Applicant:

RODEL NITTA CO

Classification:
- international:

B24B37/00; H01L21/304

- european:

B24B37/04I2; B24B53/007; B24D7/12

Application number: JP20000183846 20000619 Priority number(s): JP20000183846 20000619

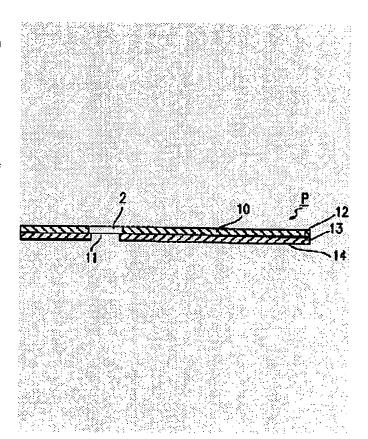
Also published as:

EP1293297 (A1) WO0198028 (A1) US2003171081 (A1)

Report a data error here

Abstract of JP2002001647

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a polishing pad capable of improving the detection accuracy of polishing rate by suppressing collecting of slurry on a window member, and to provide a polishing pad having no bad influence on polishing performance by preventing the window member alone from projecting out of a main body portion. SOLUTION: This polishing pad P has the pad main body portion 10 and the transparent window member 2 integrally formed on the pad main body 10. The material quality of the window member 2 has a higher grinding property than that of the pad main body 10. On the surface of the pad main body 10 except on the surface of the window member 2, a large number of grooves is formed. The surface of the window member 2 is recessed from the surface of the pad main body 10, and a large number of the grooves is formed on the surface of the pad main body 10 except on the surface of the window member 2.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-1647

(P2002-1647A) (43)公開日 平成14年1月8日(2002.1.8)

(51) Int. C1.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

B 2 4 B 37/00

HO1L 21/304

622

B 2 4 B 37/00

C 3C058

H01L 21/304 622 F

622 5

審査請求

有 請求項の数5

OL

(全7頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願2000-183846 (P2000-183846)

平成12年6月19日(2000.6.19)

(71)出願人 000116127

ロデール・ニッタ株式会社

大阪市浪速区桜川4丁目4番26号

(72)発明者 小向 拓治

三重県員弁郡藤原町藤ヶ丘8-3 ロデール

・ニッタ株式会社三重工場内

(72) 発明者 今原 靖隆

三重県員弁郡藤原町藤ヶ丘8-3 ロデール

・ニッタ株式会社三重工場内

(74)代理人 100078282

弁理士 山本 秀策

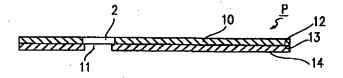
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】研磨パッド

(57)【要約】

【課題】 窓部材上にスラリーが溜まるのを抑えて、研磨レートの検出精度を上げることができる研磨パッドを提供すること。研磨時のドレッシングにおいて、窓部材のみが本体部より突出するのを防止し、研磨特性に悪影響を及ぼさない研磨パッドを提供する。

【解決手段】 研磨パッドPは、パッド本体10と、パッド本体10に一体に形成された透明な窓部材2とを有する。窓部材2の材質はパッド本体10の表面には窓部材2の表面を除いて多数の溝が形成されている。パッド本体10の表面から、窓部材2の表面は凹んでおり、かつパッド本体10の表面には窓部材2の表面を除いて多数の溝が形成されている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 パッド本体と、該パッド本体の一部に一 体に形成された透明な窓部材と、を有する研磨パッドで あって、

該窓部材の材質が、該パッド本体の材質に比べて研削性 の高いことを特徴とする研磨パッド。

【請求項2】 パッド本体と、該パッド本体の一部に一 体に形成された透明な窓部材と、を有する研磨パッドで あって、

該パッド本体の表面には、窓部材の表面を除いて、多数 10 抜き、そこへ、透明板をはめ込み窓部材を作成する。 の溝が形成されていることを特徴とする研磨パッド。

【請求項3】 パッド本体と、該パッド本体の一部に一 体に形成された透明な窓部材と、を有する研磨パッドで あって、

該窓部材の表面は該パッド本体の表面から凹んでおり、 及び/又は該パッド本体の表面には、窓部材の表面を除 いて、多数の溝が形成されていることを特徴とする研磨 パッド。

【請求項4】 型内に前記窓部材又は窓部材を構成する る樹脂を注入して成形することにより、パッド本体と窓 部材とが一体に形成されている請求項1~3のいずれか に記載の研磨パッド。

【請求項5】 前記窓部材および窓部材を構成する樹脂 ブロックがそれぞれウレタン樹脂を含む透明樹脂にて形 成されている請求項1~4のいずれかに記載の研磨パッ F.

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体、電子部品 30 等の被研磨部材の研磨加工に使用される研磨パッドに関 し、特にCMP(ケミカルーメカニカル ポリシング) 技術を用いた研磨装置において、ウエハの研磨をしなが らウエハ表面の研磨レートを測定するために、レーザー 光又は可視光が通過するための透明な窓部材が一部に設 けられた研磨パッドに関する。

[0002]

【従来の技術】多層集積回路の製造中に、半導体ウエハ の形態において、集積回路構造の平坦化をすることが望 ましい。

【0003】平坦化は、通常CMP技術、すなわち、ケ ミカルーメカニカル ポリシングにより、研磨パッドを 装着した円形の回転板を有する下側定盤と、該研磨パッ ド上にウエハを押し付ける上側定盤と、研磨パッドの上 にスラリーを供給する手段とを有する研磨装置を用いて 行われる。

【0004】このCMP技術を用いた研磨装置におい て、ウエハの研磨をしながら、ウエハの研磨レートを測 定する方式がとられている。その測定方法は、研磨パッ

して行うため、研磨パッドの一部にレーザー光が通過す るための透明な窓部材が必要となる。

【0005】従来のパッドは、パッド本体と、該パッド 本体に感圧接着剤層を介して積層されたフォーム層とを 有し、該パッド本体の所定位置に開口部が形成され、該 開口部に透明樹脂よりなる窓部材がはめ込まれている。

【0006】従来、このような研磨パッドの一部分に窓 部材を設けるには、以下のようにして行われていた。

【0007】(1)パッド本体に窓部材となる穴を打ち

【0008】しかし、この方法では、以下に示す問題点 が指摘されていた。

【0009】(i)パッド本体と窓部材を継ぎ合わせてい る部分に隙間が生じ、その隙間にスラリーが流れ込んで 窓部材を曇らせ、レーザー光の通過が妨げられるといっ た致命的な不具合を生じる。

【0010】(ii)窓部材が反り等の変形をして、不良を 生じることがある。

【0011】(iii)パッド本体に対して、窓部材の厚み 樹脂ブロックを配置し、型内に前記パッド本体を構成す 20 が設定されているが、その厚み規格に公差が与えられて いるために、パッド本体の厚みと窓部材の厚みが同じに なることがある。この場合、窓部材のはめ込み方次第 で、窓部材がパッド本体表面から突出することがある。

> 【0012】(iv)窓部材は、その端部に3.0~4.0 mm部分を両面粘着テープでフォーム層に粘着固定されて いるのみであるので、剥がれやすい。

【0013】そこで、これらの問題を解消するために、 以下のような窓部を形成する方法が検討された。

【0014】(2)パッド本体の注型前に、後に窓部材 となる透明樹脂板を予め所定の位置に固定しておき、そ こへパッド本体を形成する樹脂を注型することで、樹脂 のケーキを作る。このケーキをスライスすることで、透 明板との間に継ぎ目のないパッドを得る。

【0015】この窓部材とパッド本体とを一体化する方 法は、上記した(i)、(ii)、(iv)の問題に関しては構造 上問題とならない。

【0016】しかし、このような方法によって得られた 研磨パッドにおいても以下に示す欠点があった。

【0017】(1)一般に、パッド本体の表面にはスラ 40 リーの分散を良くするために、微細な断面形状の溝が前 面にわたって形成されている。)窓部材に溝を設ける と、その溝部分にスラリーがたまり、透過光を減衰させ るため、被検出物の種類によっては検出不能となる。

【0018】(2)パッド本体と窓部材は同一面となっ ているが、窓部材は一般に密度が高く、本体より被切削 性が劣るので、研磨を通じて徐々に窓部が突出してく る。

[0019]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記の実状に ドの裏側(定盤側)から、レーザー光を被研磨面に照射 50 着目してなされたものであって、その目的とするところ

は、窓部材の溝内にスラリーが溜まるのを抑えて、研磨 レートの検出精度を上げることができる研磨パッドを提供することにある。

【0020】本発明の他の目的は、研磨時のドレッシングによって窓部材が徐々に本体部よりも突出することを防止して、研磨特性に悪影響を及ぼさない研磨パッドを提供することにある。

[0021]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の研磨パッドは、パッド本体と、該パッド本体の一部に一体に形成 10 された透明な窓部材と、を有する研磨パッドであって、該窓部材の材質が、該パッド本体の材質に比べて研削性の高いことを特徴とし、そのことにより上記目的が達成される。

【0022】請求項2記載の研磨パッドは、パッド本体と、該パッド本体の一部に一体に形成された透明な窓部材と、を有する研磨パッドであって、該パッド本体の表面には、窓部材の表面を除いて、多数の溝が形成されており、そのことにより上記目的が達成される。

【0023】請求項3記載の研磨パッドは、パッド本体 20 と、該パッド本体の一部に一体に形成された透明な窓部材と、を有する研磨パッドであって、該パッド本体の表面から、該窓部材の表面は凹んでおり、かつ該パッド本体の表面には、窓部材の表面を除いて、多数の溝が形成されており、そのことにより上記目的が達成される。

【0024】一つの実施態様では、型内に窓部材又はそのプロックを配置し、型内に前記パッド本体を構成する 樹脂を注入して成形することにより、パッド本体と窓部 材とが一体に形成されている。

【0025】一つの実施態様では、前記窓部材および窓 30 部材を構成する樹脂ブロックがそれぞれウレタン樹脂を含む透明樹脂にて形成されている。

【0026】本発明の作用は次の通りである。

【0027】請求項1記載の研磨パッドでは、窓部材の 材質がパッド本体の材質に比べて研削性が高いことによ り、前処理(シーズニング)時において窓部材がパッド 本体よりも優先的に研削され、従来のように、窓部材が パッド表面から突出して研磨特性に悪影響を及ぼすこと がない。

【0028】請求項2記載の研磨パッドでは、パッド本 40 体の表面には窓部材の表面を除いて、多数の溝が形成されていることにより、パッド本体の表面に形成されている溝によってスラリーの巡りを良くすると同時に窓部材には溝が形成されていないので、窓部材の表面にスラリーが溜まることを抑えることができる。

【0029】請求項3記載の研磨パッドでは、該パッド本体の表面から、該窓部材の表面は凹んでおり、かつ該パッド本体の表面には、窓部材の表面を除いて、多数の構が形成されていることにより、パッド本体の表面に形成されている溝によってスラリーの巡りを良くすると同 50

時にに窓部材には溝が形成されていないので、窓部材の 表面にスラリーが溜まることを抑えることができる。

[0030]

【発明の実施の形態】以下本発明を詳細に説明する。

(実施形態1)図1および図2に示すように、研磨パッドPは、パッド本体10と、該パッド本体10の一部に一体に形成された透明な窓部材2とを有する。

【0031】パッド本体10は、通常は微細な気泡を有する樹脂層にて形成され、パッド本体10の裏面に感圧接着剤層12を介して発泡層等からなる下地層13が積層されている。さらに、この下地層13の裏面に感圧接着剤層14を介して離型シート(図示せず)が積層される。離型シートを剥がして、感圧接着剤層14を定盤に貼付けることにより研磨パッドPは使用される。

【0032】パッド本体10は、ウレタン樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリエステル等の一種または2種以上から、公知の注型法、押し出し成形法等によって製造することができる。通常は、熱可塑性樹脂を用い、注型法、押し出し成形法によって製造されるが、熱硬化性樹脂を用いて加熱硬化させることで製造して得てもよい。

【0033】得られた樹脂の成形物をスライスしてパッドシートが得られる。さらに具体的に説明すると、窓部材2を形成する透明部材のブロックをモールドの中に配置し、モールドの中にパッド本体10を形成する不透明樹脂を注入成型して成型物を得た後、スライスしてパッドシートが得られる。このパッドシートに感圧接着剤層12、下地層13、感圧接着剤層14、離型シートを順次積層して研磨パッドPが作成される。なお、上記下地層13には、窓部材2に相当する位置において開口部11が形成されている。

【0034】この方法によれば、上記したように、窓部材2とパッド本体10とが一体となり、両者の間に隙間等ができたり、窓部材2がパッド本体10表面から突出する等の不都合がない。

【0035】パッド本体10の表面には複数の溝が形成されている。溝の形状やサイズあるいはパターンは目的に応じて変更することができる。例えば、同心円状の複数の溝であり得る。

【0036】窓部材2を形成する樹脂としては、上記したパッド本体10を形成する樹脂に加えて、ポリ塩化ビニル、ポリフッ化ビニリデン、ポリエーテルサルホン、ポリスチレン、ポリエチレンなどの透明樹脂を使用することができる。これらを注型あるいは押し出し成形し、所望とするサイズや厚さにカットすることによって窓部材2を形成することができる。なお、窓部材2の具体的寸法としては、図3中、L1は約57mm、L2は約50mm、L3は約12mm、L4は約14mmである。

【0037】本実施形態においては、窓部材2の材質が

30

50

パッド本体10を構成する材質に比べて研削性が高いものである。窓部材2の材質を研削性の高いものとすることで、研磨時に窓部材2をパッド本体10に比較して常に凹ませることができる。従って、従来のように、窓部材2がパッド表面から突出して、研磨特性に悪影響を及ぼすことがない。

【0038】窓部材2の材質がパッド本体10の材質に 比べて研削性が高くなるようにするには、窓部材2を形 成する、例えば、ウレタンブロック(透明部材)をウレ タンプレポリマーから重合させる際の、主剤および硬化 10 剤の配合割合を変化させることにより、研削性の高いウ レタンブロックを作成することができる。

【0039】例えば、ウレタンプレポリマーを含む主剤 量を110%(通常比)とし、硬化剤量を100%(通 常比)とすることができる。この場合、通常硬化条件を 高温(100℃以上)で行うことができる。

【0040】このようにすれば、窓部材2がパッド本体10に比べて研削性が高いために、研磨によって、窓部材2の表面が常に他の部分(パッド本体10)の表面よりも低くなり、窓部材2がパッド表面から突出して研磨特性に悪影響を及ぼすことがない。

【0041】(実施形態2)研磨パッドPは、パッド本体10の表面には、窓部材2の表面を除いて、多数の溝が形成されている。

【0042】パッド本体10、窓部材2を構成する材料 は上記実施例1と同様である。また、パッド本体10表 面に形成されている溝についても同様である。

【0043】研磨パッドPにおいて、窓部材2のみ溝加工を施さないことにより、研磨の際に、スラリーによるノイズを防止することができる。すなわち、従来のように窓部材2表面に溝を設けると、その溝部分にスラリーがたまり透過光を減衰させるため、被検出物の種類によっては検出不能となる。

【0044】このような研磨パッドPは以下のようにして製造される。

【0045】図4および図5に、曲線溝加工機の定盤17部分の図を示す。この定盤17の表面にパッドシートを吸引固定し、定盤17を回転させながらパッドシートの表面に切削刃19(図8参照)を押し付けることで溝が形成される。定盤17の回転軸20には、吸引装置に40接続された吸引孔21が形成され、定盤17内には吸引路22が形成され、定盤17の表面に吸引口23が多数開口している。図中、符号16は定盤17の表面に形成されたリング溝である。

【0046】そして、研磨パッドの窓部材2を形成する部分においては、定盤17表面に凹部24が形成されている。この凹部24は、図6および図7に示すように、定盤17の表面からやや凹んだ平坦部25と、該平坦部25から定盤17表面にかけて傾斜したテーパ部26とを有し、平坦部25にも吸引口23が複数開口してい

る。この吸引口23は、上記したように吸引路22を介して吸引孔21に連通している。

【0047】上記平坦部25の幅および長さ寸法は、窓部材2の幅および長さと同寸法あるいはそれ以上とするのが好ましく、例えば凹部24の幅、長さL5は窓部材2の大きさよりも $5\sim10$ mm大きくするのがよく、窓部材2の幅L4および長さより4mm程度大きくするとさらによい。また、テーパー部26の幅は $1.0\sim2.0$ mmが好ましく、平坦部26の深さは500 μ m以上、特に $500\sim600$ μ mが好ましい。上記吸着真空到達度は $0\sim250$ torrが好ましい。

【0048】この定盤17にパッド本体10を吸引固定すると、定盤17の表面に沿ってパッド本体10が固定されるために、窓部材2において凹んだ状態となる。従って、溝を形成するための切削刃19の先端が定盤17上のパッド本体10には届いて溝が形成されるが、凹部24上の窓部材2表面には切削刃19の先端が届かないために窓部材2表面に溝が形成されることがない。

【0049】また、図8に示すように、定盤17の表面 に凹部24を形成する代わりに、治具27を用いてもよい。この治具27は厚み0.5mm程度の金属板あるいは 樹脂板からなる板28に窓部材2に相当する部分に開口29を形成したものである。開口29の幅L11及び長さL10は、図9に示すように、窓部材2の幅および長さ以上がよく、例えば、6~8mm長くするのがよい。治具27には通孔30が多数形成されている。この治具27を定盤17上に重ね合わせて固定し、凹部24を形成する代わりに、前述のように窓部材2の表面に溝を形成しない加工手段として用いることができる。

(実施形態3) 実施形態3の研磨パッドPは、パッド本体10の表面に比べて窓部材2の表面は凹んでおり、かつ該パッド本体10の表面には、窓部材2の表面を除いて、多数の溝が形成されているものである。

【0050】従来の窓部材を有する研磨パッドは、パッド本体と窓部材が同一面となっているため、研磨時のドレッシングによって窓部材に傷を生じて、ノイズが検出されることがあるが、本実施例の研磨パッドはそのような傷防止に有効である。

【0051】溝を研磨パッドの表面前面に形成する場合においても、窓部材2を凹部加工することにより、窓部材2表面に溝が形成されることがなく、スラリーによるノイズを防止することができる。

【0052】さらに、窓部材2のドレッシング残りが生じないため、多種間の置き換えが可能となる。つまり、窓部材2の研削性が良好でなくてもよいため、多様な材料の選定が可能となる。例えば、高透明性の観点から材料を選択することができる。

【0053】さらに、窓部材2が凹部になっているため、窓部材2と被研磨物との間に隙間ができることにより、研磨時のスラリー搬送を助長する(スラリーの巡り

が良好となる)。また、スクラッチの原因とならない。 【0054】製造方法は以下の通りである。

【0055】窓部材2を有するパッド本体10を作成 後、窓部材2に相当する位置においてパッド本体10と 窓部材2の表面を後加工により研削して凹部を形成す ·る。パッド表面の凹部の研削深さは400~500 µm が好ましい。また、パッド表面の凹部の幅、長さは、窓 部材2の大きさより5~10mm大きくするのがよい。溝 加工パッドの窓部材2のみ溝加工を施さないことによ り、スラリーによるノイズを防止することができる。

【0056】なお、上記した本発明の研磨パッドはポリ ウレタン組成物から、いわゆるプレポリマー法やワンシ ョット法で製造することができる。

【0057】プレポリマー法とは、ポリオール成分とイ ソシアネート成分との反応物であるウレタンプレポリマ ーを用い、ジアミン類又はジオール類、発泡剤、触媒を 添加混合して得られるウレタン組成物を硬化させる方法 である。ワンショット法とは、ポリオール成分、イソシ アネート成分、ジアミン類又はジオール類、そして発泡 剤、触媒等を混合して得られるウレタン組成物を硬化さ 20 【0066】その結果、比較例1のものでは窓部材に形 せる方法である。

【0058】上記ウレタンプレポリマーとしては、ポリ エーテル系ウレタンプレポリマー、ポリエステル系ウレ タンプレポリマー、ポリエステルエーテル系ウレタンプ レポリマーのいずれも使用することができる。

[0059]

【実施例】以下、本発明を実施例により詳細に説明す

(実施例1) 3297gのユニローヤルアジプレンLー 3 2 5 (Uniroyal Adiprene L-325)ポリエーテル系ウレ タンプレポリマーと、824gの硬化剤(MOCA)と 混合して、窓部材用組成物を調製した。この窓部材用組 成物をモールド内に注入して、約150°Fで15分間 放置した。このようにして窓部材を形成するブロックを 得た。

【0060】3297gのユニローヤルアジプレンL-325 (Uniroyal Adiprene L-325)ポリエーテル系ウレ タンプレポリマーと、749gの硬化剤(MOCA)と 混合して、パッド用組成物を調製した。

【0061】上記窓部材を形成する樹脂プロックをモー 40 ルド内に配置し、パッド用組成物をモールド内に注入し て、約150° Fで15分間放置した。このようにして パッドの成形物を得た。その後、所定厚みにスライスし て研磨パッドを得た。

【0062】得られた研磨パッドの研削性を研磨機(S trasbaugh・6CA 定盤直径20インチ) で 測定した。研削条件は、シーズニング圧力 O. 1 K g f /cm²、定盤回転数89rpm、キャリア回転数60 rpm、純水供給量3000cm³/minであり、シ ーズニングツールはR#80 (株式会社藤森技術研究所 50 製)を用いた。

【0063】その結果を図10に示す。図中、窓部とは 窓部材での合計削れ量を示し、入口とは研磨パッドの図 2において、窓部材からV切り欠き部を見て左側パッド 部の合計削れ量を示し、出口とは研磨パッドの図2にお いて、窓部材からV切り欠き部を見て右側パッド部の合 計削れ量を示す。定盤の回転に伴い、常に入口、窓部、 出口の順にシーズニングツールにより研磨される。外周 とは研磨パッドの外周部の合計削れ量を示し、内周とは 10 研磨パッドの内周の合計削れ量を示す。

8

(比較例1) 実施例1で用いた窓部材用組成物の代わり に、実施例1で用いたパッド用組成物と同じ組成で窓部 材用組成物を調製したこと以外は、実施例1と同様にし て研磨パッドを得た。

【0064】この研磨パッドについて実施例1と同様に 研削試験を行ったところ図11に示す通りであった。

【0065】次に、従来品でシリコンウエハを研磨して いる条件で、上記実施例1および比較例1の研磨パッド を用いて研磨試験を行った。

成された溝がノイズの原因となったが、実施例1の研磨 パッドでは、窓部材に形成された溝がノイズの原因にな ることはなかった。

[0067]

【発明の効果】本発明によれば、Si基板、GaAs基 板、ガラス、ハードデイスク、LCD基板等の研磨にお いて、窓部材にスラリーがたまることが抑制されるた め、従来のように透過光を減衰させることがなく、検出 精度を高めることができる。また、窓部材がパッド本体 から凹んでいるので、研磨時のドレッシングによって窓 部材に傷を生じることがなくノイズが検出されにくい。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の研磨パッドの一実施形態の断面図であ

【図2】図1で示す研磨パッドの平面図である。

【図3】図1で示す研磨パッドの窓部材部分の拡大図で ある。

【図4】 (a) は定盤の図4 (b)のX-X線断面図、 (b) は定盤の平面図である。

【図5】 (a) は定盤の図4 (b) のY-Y線断面図、 (b)は定盤の平面図である。

【図6】 (a) は定盤の窓部材部分の断面図、(b)は定 盤の窓部材部分の平面図である。

【図7】 定盤の凹部の説明図である。

【図8】定盤の他の例の斜視図である。

【図9】図8で示す治具の開口部の説明図である。

【図10】実施例1の研磨パッドの研削性を示すグラフ である。

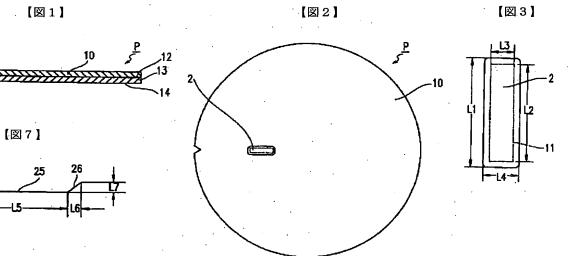
【図11】比較例1の研磨パッドの研削性を示すグラフ である。

10

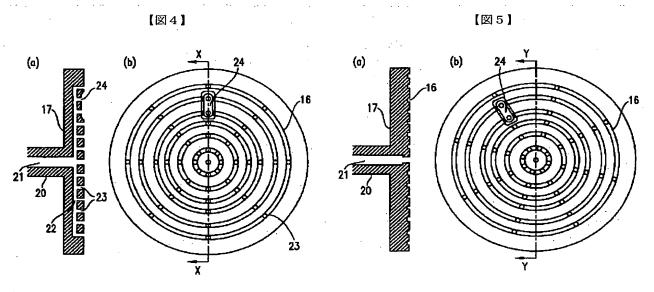
【符号の説明】

10 パッド本体 研磨パッド

【図1】

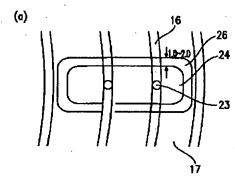


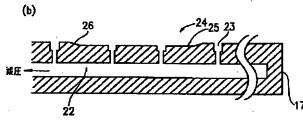
【図4】



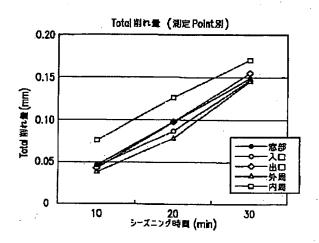
【図8】 【図9】

【図6】

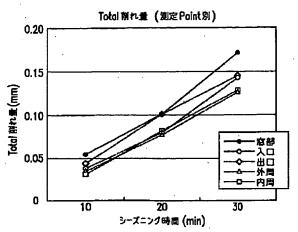




【図11】



【図10】



フロントページの続き

(72)発明者 大崎 孝一 三重県員弁郡藤原町藤ヶ丘8-3 ロデー ル・ニッタ株式会社三重工場内

Fターム(参考) 3C058 AA07 AA09 CA01 CB01 CB03 DA12